様式第19の２（第44条関係）

STATEMENT

To : Commissioner of the Patent Office

１　Identification of the International Application

２　Applicant (Common Representative)

Name :　　Signature＿＿＿＿＿

Address :

Country of nationality :

Country of residence :

３　Agent

Name :　　Signature＿＿＿＿＿

Address :

４　Number of Additional Inventions

５　Amount of Additional Fee　　Yen

６　Purport of Protest

７　Reason for Protest

〔備考〕

１　「Purport of Protest」の欄には、「I/We request that◯◯Yen paid for the additional fee be refunded.」のように記載する。

２　この書面は、様式第18の２により作成した「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL SEARCH」又は様式第22の２により作成した「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION」若しくは「RESTRICTION OF CLAIM AND PAYMENT OF ADDITIONAL FEE」に添付する。

３　その他は、様式第１の備考１から５まで、９、13、14、20及び21、様式第１の２の備考１から５まで、７及び８、様式第２の３の備考１並びに様式第２の４の備考２及び３と同様とする。